



Ciudad de México, 17 de marzo de 2020

#### **EXAMEN ESCRITO DE CONOCIMIENTOS**

Convocatoria al concurso cerrado de oposición 1/2020 para la selección de defensoras y defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública

A las personas participantes cuyo **FOLIO** aparezca en el listado materia de esta publicación, deberán presentarse el día **lunes 20 de abril de 2020**, en las instalaciones del **Instituto de la Judicatura Federal**, ubicado en Calle Sidar y Rovirosa 236, Colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México C.P. 15960, a las 9:00 horas, con una identificación oficial. Esta evaluación tendrá una duración de cinco horas para su resolución.

Asimismo, deberán atender las siguientes indicaciones para el día de la evaluación:

- 1. Deberán presentarse para registrar su asistencia, a las 9:00 y, concluirá a las 10:00 horas, e identificarse con la credencial expedida por el Consejo de la Judicatura Federal con resello o identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cédula profesional con fotografía).
- 2. Al ingreso del edificio, se les notificará el piso y salón, al que deberán dirigirse para la aplicación del examen escrito de conocimientos.
- 3. No se permitirá ingresar al salón de aplicación con dispositivos electrónicos: tabletas, laptops, cámaras, entre otros; así como material de lectura, libros, apuntes y/o normatividad. Toda acción en contrario podrá dar lugar a la descalificación inmediata de la o el participante.
  - Asimismo, no podrán ingresar alimentos o bebidas al salón de aplicación, por lo que se les sugiere asistir debidamente hidratadas y alimentadas, tomando en consideración la duración de la evaluación.
- 4. Evitar llevar bolsas, mochilas o portafolios, ya que se les solicitará dejarlo en el área de paquetería.
  - Para las y los participantes que procedan de otras entidades del país, distintas a la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México, se dispondrá de un área para resguardo de equipaje, no obstante, se recomienda no llevarlo y, si fuera necesario, procurar que sea mínimo.
- 5. Una vez que ingresen al edificio del Instituto de la Judicatura Federal para presentar el examen escrito de conocimientos, no podrán salir de él





- No habrá estacionamiento dentro del Instituto de la Judicatura Federal, por lo que deberán tomar las medidas necesarias.
- 7. Las y los participantes que requieran de condiciones especiales, con motivo de una situación de salud o discapacidad, deberán manifestarlo con el personal responsable de la aplicación, al momento de su registro.
- 8. Conducirse en todo momento del proceso con ética, profesionalismo y respeto, además de atender puntualmente las indicaciones del personal designado para ello.
- 9. Al momento de ingresar al salón de aplicación, se les solicitará apagar sus dispositivos móviles, por lo que tendrán que introducirlos en el contenedor que para ello se establezca.

En ese sentido, derivado de la situación mundial del Coronavirus COVID-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la decisión que ha tomado el Consejo de las Judicatura Federal (CJF) en suspender inmediatamente todas las actividades académicas presenciales y, retomarlas hasta el día 20 de abril del presente año, se les solicita a las participantes mantenerse al pendiente de algún cambio de fecha u horario ante la mencionada contingencia, o de cualquier otra información que se difunda sobre el presente procedimiento en la página oficial del Instituto o, en su caso, por correo electrónico.

Número consecutivo	Número de folio	
1	CCDPM-202002-001	
2	CCDPM-202002-002	
3	CCDPM-202002-003	
4	CCDPM-202002-004	
5	CCDPM-202002-005	
6	CCDPM-202002-007	
7	CCDPM-202002-008	
8	CCDPM-202002-009	
9	CCDPM-202002-011	
10	CCDPM-202002-014	
11	CCDPM-202002-015	
12	CCDPM-202002-017	
13	CCDPM-202002-018	





	T		
14	CCDPM-202002-019		
15	CCDPM-202002-020		
16	CCDPM-202002-021		
17	CCDPM-202002-022		
18	CCDPM-202002-023		
19	CCDPM-202002-024		
20	CCDPM-202002-025		
21	CCDPM-202002-026		
22	CCDPM-202002-028		
23	CCDPM-202002-029		
24	CCDPM-202002-030		
25	CCDPM-202002-031		
26	CCDPM-202002-032		
27	CCDPM-202002-033		
28	CCDPM-202002-034		
29	CCDPM-202002-035		
30	CCDPM-202002-036		
31	CCDPM-202002-037		
32	CCDPM-202002-039		
33	CCDPM-202002-041		
34	CCDPM-202002-044		
35	CCDPM-202002-045		
36	CCDPM-202002-046		
37	CCDPM-202002-047		
38	CCDPM-202002-049		
39	CCDPM-202002-050		
40	CCDPM-202002-051		
41	CCDPM-202002-052		
42	CCDPM-202002-053		
43	CCDPM-202002-054		
44	CCDPM-202002-057		
45	CCDPM-202002-058		
46	CCDPM-202002-059		
47	CCDPM-202002-060		
48	CCDPM-202002-061		
49	CCDPM-202002-062		
50	CCDPM-202002-063		
51	CCDPM-202002-064		





52	CCDPM-202002-065
53	CCDPM-202002-066
54	CCDPM-202002-067
55	CCDPM-202002-068
56	CCDPM-202002-069
57	CCDPM-202002-070
58	CCDPM-202002-071
59	CCDPM-202002-073
60	CCDPM-202002-074
61	CCDPM-202002-076
62	CCDPM-202002-077
63	CCDPM-202002-078
64	CCDPM-202002-081
65	CCDPM-202002-082
66	CCDPM-202002-083 ·
67	CCDPM-202002-085
68	CCDPM-202002-087
69	CCDPM-202002-088
70	CCDPM-202002-089
71	CCDPM-202002-090
72	CCDPM-202002-091
73	CCDPM-202002-092
74	CCDPM-202002-093
75	CCDPM-202002-094
76	CCDPM-202002-095
77 ·	CCDPM-202002-096
78	CCDPM-202002-097
79	CCDPM-202002-098
80	CCDPM-202002-099
81	CCDPM-202002-100
82	CCDPM-202002-102
83	CCDPM-202002-104
84	CCDPM-202002-105
85	CCDPM-202002-107
86	CCDPM-202002-108
87	CCDPM-202002-110
88	CCDPM-202002-111
89	CCDPM-202002-112
L	1000





90	CCDPM-202002-113
91	CCDPM-202002-114
92	CCDPM-202002-115
93	CCDPM-202002-116
94	CCDPM-202002-118
95	CCDPM-202002-119
96	CCDPM-202002-120
97	CCDPM-202002-121
98	CCDPM-202002-122
99	CCDPM-202002-123
100	CCDPM-202002-124
101	CCDPM-202002-125
102	CCDPM-202002-126
103	CCDPM-202002-127
104	CCDPM-202002-128
105	CCDPM-202002-130
106	CCDPM-202002-132
107	CCDPM-202002-133
108	CCDPM-202002-134
109	CCDPM-202002-135
110	CCDPM-202002-136
111	CCDPM-202002-137
112	CCDPM-202002-138
113	CCDPM-202002-139
114	CCDPM-202002-140
115	CCDPM-202002-141
116	CCDPM-202002-142
117	CCDPM-202002-143
118	CCDPM-202002-144
119	CCDPM-202002-145
120	CCDPM-202002-146
121	CCDPM-202002-147
122	CCDPM-202002-148
123	CCDPM-202002-149
124	CCDPM-202002-150
125	CCDPM-202002-152
126	CCDPM-202002-153
127	CCDPM-202002-154





128         CCDPM-202002-155           129         CCDPM-202002-156           130         CCDPM-202002-157           131         CCDPM-202002-158           132         CCDPM-202002-159           133         CCDPM-202002-160           134         CCDPM-202002-161           135         CCDPM-202002-162           136         CCDPM-202002-163           137         CCDPM-202002-166           139         CCDPM-202002-166           139         CCDPM-202002-167           140         CCDPM-202002-169           141         CCDPM-202002-170           143         CCDPM-202002-170           144         CCDPM-202002-171           144         CCDPM-202002-172           145         CCDPM-202002-173           146         CCDPM-202002-174           147         CCDPM-202002-178           149         CCDPM-202002-179           150         CCDPM-202002-180           151         CCDPM-202002-181           152         CCDPM-202002-183           154         CCDPM-202002-185           155         CCDPM-202002-187           156         CCDPM-202002-190           157         CCDP	
130         CCDPM-202002-157           131         CCDPM-202002-158           132         CCDPM-202002-159           133         CCDPM-202002-160           134         CCDPM-202002-161           135         CCDPM-202002-162           136         CCDPM-202002-163           137         CCDPM-202002-164           138         CCDPM-202002-166           139         CCDPM-202002-167           140         CCDPM-202002-169           141         CCDPM-202002-169           142         CCDPM-202002-170           143         CCDPM-202002-171           144         CCDPM-202002-172           145         CCDPM-202002-173           146         CCDPM-202002-174           147         CCDPM-202002-177           148         CCDPM-202002-178           149         CCDPM-202002-180           151         CCDPM-202002-181           152         CCDPM-202002-183           154         CCDPM-202002-185           155         CCDPM-202002-187           156         CCDPM-202002-190           157         CCDPM-202002-191           158         CCDPM-202002-193           160         CCDP	
131         CCDPM-202002-158           132         CCDPM-202002-159           133         CCDPM-202002-160           134         CCDPM-202002-161           135         CCDPM-202002-162           136         CCDPM-202002-163           137         CCDPM-202002-164           138         CCDPM-202002-166           139         CCDPM-202002-167           140         CCDPM-202002-168           141         CCDPM-202002-169           142         CCDPM-202002-170           143         CCDPM-202002-171           144         CCDPM-202002-172           145         CCDPM-202002-173           146         CCDPM-202002-174           147         CCDPM-202002-177           148         CCDPM-202002-178           149         CCDPM-202002-179           150         CCDPM-202002-180           151         CCDPM-202002-181           152         CCDPM-202002-185           153         CCDPM-202002-185           154         CCDPM-202002-185           155         CCDPM-202002-190           157         CCDPM-202002-191           158         CCDPM-202002-193           160         CCDP	
132	
133         CCDPM-202002-160           134         CCDPM-202002-161           135         CCDPM-202002-162           136         CCDPM-202002-163           137         CCDPM-202002-164           138         CCDPM-202002-166           139         CCDPM-202002-167           140         CCDPM-202002-168           141         CCDPM-202002-169           142         CCDPM-202002-170           143         CCDPM-202002-171           144         CCDPM-202002-172           145         CCDPM-202002-173           146         CCDPM-202002-174           147         CCDPM-202002-177           148         CCDPM-202002-178           149         CCDPM-202002-179           150         CCDPM-202002-180           151         CCDPM-202002-181           152         CCDPM-202002-182           153         CCDPM-202002-185           155         CCDPM-202002-187           156         CCDPM-202002-190           157         CCDPM-202002-191           158         CCDPM-202002-192           159         CCDPM-202002-194	
134       CCDPM-202002-161         135       CCDPM-202002-162         136       CCDPM-202002-163         137       CCDPM-202002-164         138       CCDPM-202002-166         139       CCDPM-202002-167         140       CCDPM-202002-168         141       CCDPM-202002-169         142       CCDPM-202002-170         143       CCDPM-202002-171         144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-183         153       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-194	
135         CCDPM-202002-162           136         CCDPM-202002-163           137         CCDPM-202002-164           138         CCDPM-202002-166           139         CCDPM-202002-167           140         CCDPM-202002-168           141         CCDPM-202002-169           142         CCDPM-202002-170           143         CCDPM-202002-171           144         CCDPM-202002-172           145         CCDPM-202002-173           146         CCDPM-202002-174           147         CCDPM-202002-177           148         CCDPM-202002-178           149         CCDPM-202002-179           150         CCDPM-202002-180           151         CCDPM-202002-181           152         CCDPM-202002-183           154         CCDPM-202002-185           155         CCDPM-202002-187           156         CCDPM-202002-190           157         CCDPM-202002-191           158         CCDPM-202002-192           159         CCDPM-202002-194	
136	
137       CCDPM-202002-164         138       CCDPM-202002-166         139       CCDPM-202002-167         140       CCDPM-202002-168         141       CCDPM-202002-169         142       CCDPM-202002-170         143       CCDPM-202002-171         144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-183         153       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	
138       CCDPM-202002-166         139       CCDPM-202002-167         140       CCDPM-202002-168         141       CCDPM-202002-169         142       CCDPM-202002-170         143       CCDPM-202002-171         144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	w
139	
140       CCDPM-202002-168         141       CCDPM-202002-169         142       CCDPM-202002-170         143       CCDPM-202002-171         144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	
141       CCDPM-202002-169         142       CCDPM-202002-170         143       CCDPM-202002-171         144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-183         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	
142       CCDPM-202002-170         143       CCDPM-202002-171         144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	
143       CCDPM-202002-171         144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-194	
144       CCDPM-202002-172         145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	
145       CCDPM-202002-173         146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	
146       CCDPM-202002-174         147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	
147       CCDPM-202002-177         148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-194         160       CCDPM-202002-194	
148       CCDPM-202002-178         149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-193         160       CCDPM-202002-194	-
149       CCDPM-202002-179         150       CCDPM-202002-180         151       CCDPM-202002-181         152       CCDPM-202002-182         153       CCDPM-202002-183         154       CCDPM-202002-185         155       CCDPM-202002-187         156       CCDPM-202002-190         157       CCDPM-202002-191         158       CCDPM-202002-192         159       CCDPM-202002-194         160       CCDPM-202002-194	
150 CCDPM-202002-180 151 CCDPM-202002-181 152 CCDPM-202002-182 153 CCDPM-202002-183 154 CCDPM-202002-185 155 CCDPM-202002-187 156 CCDPM-202002-190 157 CCDPM-202002-191 158 CCDPM-202002-192 159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
151	
152 CCDPM-202002-182 153 CCDPM-202002-183 154 CCDPM-202002-185 155 CCDPM-202002-187 156 CCDPM-202002-190 157 CCDPM-202002-191 158 CCDPM-202002-192 159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
153 CCDPM-202002-183 154 CCDPM-202002-185 155 CCDPM-202002-187 156 CCDPM-202002-190 157 CCDPM-202002-191 158 CCDPM-202002-192 159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
154 CCDPM-202002-185 155 CCDPM-202002-187 156 CCDPM-202002-190 157 CCDPM-202002-191 158 CCDPM-202002-192 159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
155	
156 CCDPM-202002-190 157 CCDPM-202002-191 158 CCDPM-202002-192 159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
157 CCDPM-202002-191 158 CCDPM-202002-192 159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
158 CCDPM-202002-192 159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
159 CCDPM-202002-193 160 CCDPM-202002-194	
160 CCDPM-202002-194	
161 CCDPM-202002-195	
162 CCDPM-202002-198	
163 CCDPM-202002-199	
164 CCDPM-202002-201	
165 CCDPM-202002-202	





166	CCDPM-202002-204
167	CCDPM-202002-205
168	CCDPM-202002-206
169	CCDPM-202002-208
170	CCDPM-202002-209
171	CCDPM-202002-210
172	CCDPM-202002-212
173	CCDPM-202002-213
174	CCDPM-202002-215
175	CCDPM-202002-216
176	CCDPM-202002-218
177	CCDPM-202002-219
178	CCDPM-202002-220
179 CCDPM-202002-224	
180 CCDPM-202002-225	
181	CCDPM-202002-226
182	CCDPM-202002-228
183	CCDPM-202002-229
184	CCDPM-202002-230
185	CCDPM-202002-231
186	CCDPM-202002-233
187	CCDPM-202002-235
188	CCDPM-202002-236
189	CCDPM-202002-237
190	CCDPM-202002-238
191	CCDPM-202002-240
192	CCDPM-202002-241
193	CCDPM-202002-242
194	CCDPM-202002-244
195	CCDPM-202002-245
196	CCDPM-202002-246
197	CCDPM-202002-248
198	CCDPM-202002-254
199	CCDPM-202002-255
200	CCDPM-202002-256
201	CCDPM-202002-257
202	CCDPM-202002-258
203	CCDPM-202002-260
**************************************	





204	CCDPM-202002-261	
205	CCDPM-202002-264	
206	CCDPM-202002-265	
207	CCDPM-202002-266	
208	CCDPM-202002-267	

Licenciado Diego Roberto Tovar Sánchez

Titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera

Actividad	Nombre del Servidor Público	Cargo	Rúbrica
Validó	Lic. Laura Yazmín Encalada Oregón	Directora de Área	LYFO.
Elaboró y Revisó	Lic. Ulises Juárez Sevilla	Jefe de Departamento	UJS
Elaboró y Revisó	Rafael Camarena Luna	Oficial Administrativo	RCL